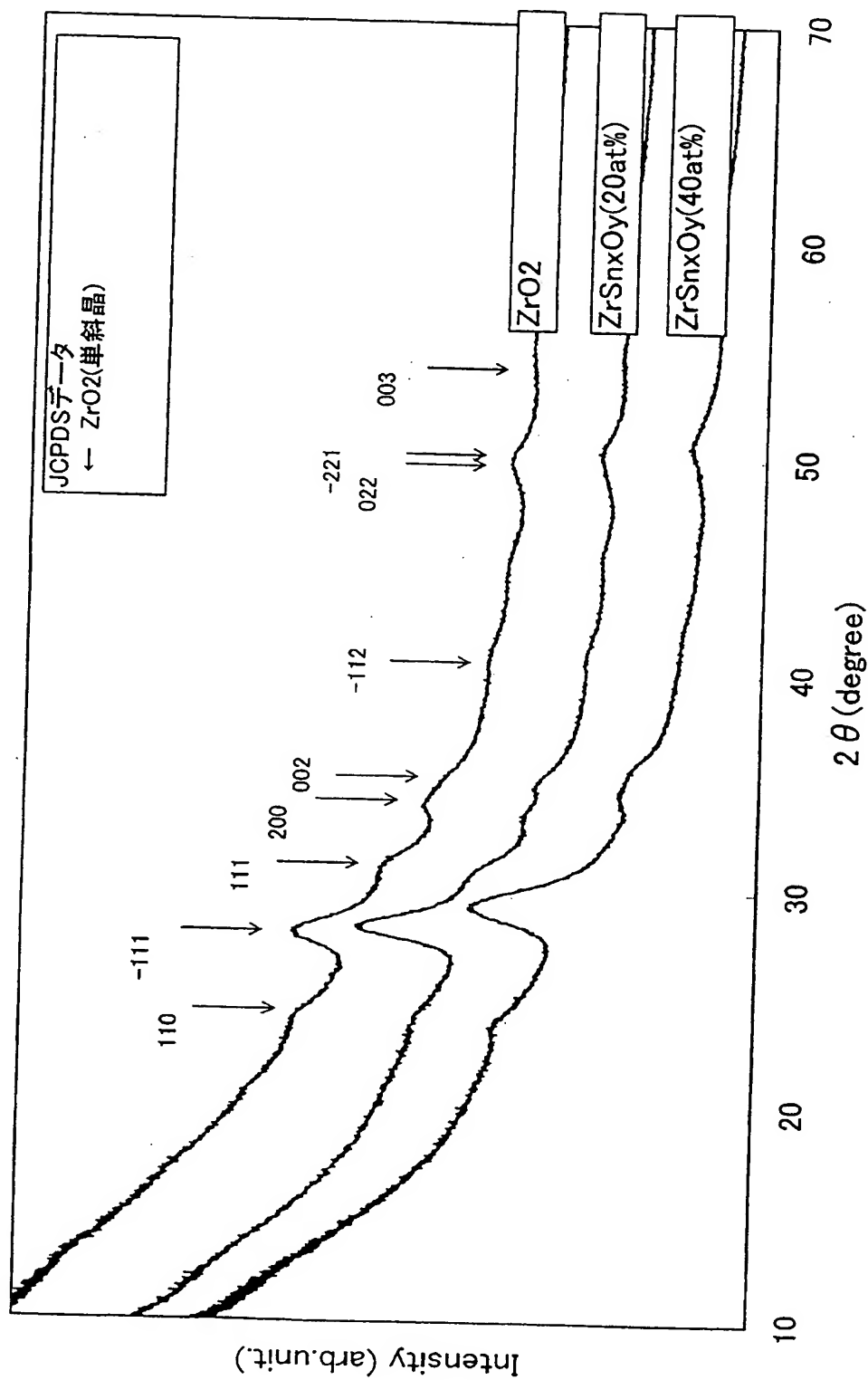


【書類名】

図面

【図1】

ZrO<sub>2</sub>、ZrSnxOy XRDパターン  
【膜構成 SiO<sub>2</sub>(10nm)/ZrO<sub>2</sub>(150nm)】



【図2】

ZrO<sub>2</sub>、ZrSnxOy上に積層したTiO<sub>2</sub>のXRDパターン  
【膜構成: SiO<sub>2</sub>(10nm)/ZrO<sub>2</sub>(25nm)/TiO<sub>2</sub>(150nm)】

